

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
E-mail: aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2016年5月分(9件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2016-093389	2016/5/6	位相計測装置およびこの位相計測装置を適用した機器	穀山渉
2	特願2016-094402	2016/5/10	低温冷却システム	日高睦夫
3	特願2016-101370	2016/5/20	音波伝搬長測定方法、及び音波伝搬長測定装置	西村良弘
4	特願2016-104471	2016/5/25	酸化物半導体	菊地直人
5	特願2016-104874	2016/5/26	低対称ガーネット関連型構造固体電解質およびリチウムイオン二次電池	浜尾尚樹
6	特願2016-106192	2016/5/27	高周波プローブ位置補正技術	坂巻亮
8	特願2016-107757	2016/5/30	半導体演算装置	大内真一
7	特願2016-107822	2016/5/30	流速分布の計測方法及びその装置	和田守弘
9	特願2016-108745	2016/5/31	流速分布の計測方法及びその装置	和田守弘